



ELSEVIER

Journal of
ALLOYS
AND COMPOUNDS

Journal of Alloys and Compounds 224 (1995) 355-356

Author Index of Volume 224

- Ahmed, F.M., 135
Akiba, E., 121
Anada, H., 70
André, G., 253
Andreev, A.V., 86, 89, 117, 244
Annapurna, K., 97
Arai, Y., 55
Aruga Katori, H., 86, 117
- Bajorek, A., 274
Balanda, M., 274
Bartashevich, M.I., 89
Belozherov, Ye.V., 29
Bensch, W., 220
Berger, R., 171
Blasse, G., 342
Błażejowski, J., 1
Blomberg, M., 244
Bocuzzi, F., 203
Bois, L., 22
Bombik, A., 253
Bonville, P., 253
Boonk, L., 184
Boucherle, J.X., 33
Bourée, F., 253
Brabers, J.H.V.J., 244
Braun, D.J., 184
Bronger, W., 190
Bros, H., 351
Brück, E., 244
Buddhudu, S., 97
Buschow, K.H.J., 244
- Caldas, A., 283
Canfield, P.C., 33
Carbonari, A.W., 60
Castanet, R., 351
Chaabouni, S., 207
Cheng, Z., 66
Chopra, D.R., 287
Chourasia, A.R., 287
Cody, J.A., 199
Cohen, K., 316
Cort, B., 237
- De Boer, F.R., 89, 244
DiSalvo, F.J., 101
Dugué, J., 316
- Ebel, T., 184
Edgley, D.S., 135
Eriksson, L., 171
Evers, C.B.H., 184
- Fadeeva, V.I., 159
Ferracin, L.C., L5
Feufel, H., 42
Fjellvåg, H., 241
Fujimori, H., 232
Funahashi, S., 36
Furuya, Y., 269, 299
- Gachon, J.C., 228
Gai, Y., 292
Givord, F., 33
Gordon, R.A., 101
Goto, T., 86, 89, 117
Gouin, X., 22
Grange, P., 22
Gray, E.M., 305
Gruzdiewa, L., 1
Gschneidner Jr., K.A., 249
Guillot, M., 274
- Haire, R.G., 237
Harris, I.R., 135
Hauback, B.C., 241
Havela, L., 89, 244
Heid, W., 220
Hiess, A., 33
Hikichi, Y., L1
Hirano, T., 111
Hiraoka, Y., 148
Huinink, J., 181
Huster, J., 190
- Ibers, J.A., 199
Ijiri, Y., 101
Imai, M., 111
Ivanova, G.V., 29
- Jeitschko, W., 184
Justiss, R.L., 287
- Kaminaka, H., 70
Kamoun, S., 207
Kaneko, T., 232
Kayano, H., 36
Kisi, E.H., 305
Kleppa, O.J., 345
Kniep, R., 212
Kodama, T., 70
Kolenda, M., 253
Kuriyama, N., 162
Kužel, R., 244
- Laurent, Y., 22
L'Haridon, P., 22
- Li, J., 130
Li, Q., 249
Liang, B., 66
Liu, J., 168
Louadi, S., 351
Łukaszczyk-Tomaszewicz, E., 203
- Maeda, A., 55
Maeland, A.J., 241
Majer, G., 127
Makarova, G.M., 29
Malaman, B., 262
Mandelis, A., 97
Mei, W., 76
Melnikov, P., L5
Meng, J., 130
Merisalo, M., 244
Meschel, S.V., 345
Mestnik Filho, J., 60
Minakawa, N., 36
Mishima, T., 162
Miyamura, H., 162
Monte, M.J.S., 181
Moon, S.S., 140
Morita, H., 232
Morocoima, M., 93
Moura, J.I., 60
Muller, J.-H., 18
Myhra, S., 305
- Nahm, K.S., 140
Nakotte, H., 89, 244
Norén, L., 171
- Ogawa, T., 55
Ohmichi, T., 55
Ohta, T., L1
Ojima, K., 269, 299
Olander, D.R., 153
Oleś, A., 253
- Pacyna, A., 253
Palermo, L., 283
Panfilov, A.S., 39
Pell, M.A., 199
Pendl, Jr., W., 60
Perepezko, J.H., 330
Perring, L., 228
Petzel, T., 18
Portnoy, V.K., 159
Pöttgen, R., 14
Prokeš, K., 89
- Quintero, M., 93
- Rak, J., 1
Renz, W., 127
Ressouche, E., 262
Ribeiro da Silva, M.A.V., 181
Rivero, A., 93
Rivet, J., 316
- Sadaoka, Y., 194
Sakai, T., 162
Sakai, Y., 194
Sakamoto, M., 194
Sathyanarayana, J.V., 97
Saxena, R.N., 60
Scholz, U.D., 184
Schwarz, U., 212
Ściesińska, E., 274
Ściesiński, J., 274
Seabolt, M.A., 287
Sechovský, V., 89, 244
Shcherbakova, Ye.V., 29
Shen, B., 66
Shi, C., 177
Shlyk, L., 225
Sikora, W., 253
Skripov, A.V., 127
Smentek-Mielczarek, L., 81
Sommer, F., 42
Spencer, C.M., 101
Stanek, J., 274
Starynowicz, P., 217
Stępień-Damm, J., 225
Suski, W., 225
Suzuki, K., 232
Suzuki, Y., 55
Svechkarev, I.V., 39
Syassen, K., 212
Szytula, A., 253, 274
- Takahashi, K., 162
Takasaki, A., 269, 299
Taneda, Y., 269, 299
Tang, J., 249
Tang, W., 292
Tergenius, L.-E., 171
Teshigawara, M., 36
Thanh, H.V., 1
Thoma, D.J., 330
Tomkowicz, Z., 274
Tran, V.H., 39
Troć, R., 39
Tsukahara, M., 162

- Uehara, I., 162
Umeda, T., 76
- Venturini, G., 262
Vigil, F.A., 237
Von Ranke, P.J., 283
- Walczak, J., 203
Wang, F., 66
- Wang, R., 76
Wang, W.-E., 153
Wang, X., 130
Wang, Z., 130
Ward, J.W., 237
Watanabe, K., 194
Welter, R., 262
Wiegel, M., 342
Wiesinger, G., 287
- Wochowski, K., 225
Woolley, J.C., 93
Wu, P., 199
Wu, Y., 177
- Yamamoto, T., 36
Yassin, A., 351
Yogi, K., L1
Yoshida, H., 232
- Yoshida, M., 121
- Zavialova, I.N., 159
Zhang, J., 66
Zhang, S., 66
Zhao, M., 130
Zheng, H., 292
Zhou, S., 76
Zou, G., 130